

イオン化エネルギー測定装置

分光計器株式会社 BIP-KV202GD



大気・窒素・真空雰囲気下で、有機半導体や金属薄膜のイオン化エネルギーの測定ができます。

試料サイズ：20mm

真空度： $1\text{E}-2\text{Pa}$ (N_2 ガス置換可能)

測定範囲：9.0~2.0eV

測定間隔：0.01eV

光源：重水素ランプ

D2 ランプ / Xe ランプ手動切り替え

装置利用料（大学・公的研究機関）：2500 円/時間

装置利用料（民間企業等）：3750 円/時間

設置場所：産業科学研究所 ナノテク棟 3F- N321

装置担当：先端機器室 佐久間